

セラミックファイバーライニング付き真空熱処理炉

商品番号: KT-VF



前書き

優れた断熱性と均一な温度場を実現する多結晶セラミックファイバー断熱ライニングを備えた真空炉。最高使用温度1200℃または1700℃、高真空性能、精密な温度制御から選択できます。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-VF12/KT-VF17
最高温度	1200/1700℃
一定使用温度	1100/1600℃
チャンバー材質	セラミック多結晶ファイバー
加熱エレメント	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル/ニケイ化モリブデン
昇温速度	0-20℃/分
温度センサー	内蔵K/B型熱電対
温度コントローラー	PLC付きタッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1℃
温度均一性	±5℃
電源	AC110-440V、50/60HZ

標準チャンバーサイズ在庫			
チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512
顧客設計サイズおよび容積も承ります			